

# 微奈米拋光研究室

指導教授：林燦榮



## 團隊成員

大學部專題生	碩士班研究生	博士班研究生
洪冠琳	張書桓	
許華弦	賴冠廷	
王友聖	張志豪	
張奕翔		
蔡易諺		
周鑫宏		
黃勝彥		
周彩虹		
張書豪		



## 研究方向

各種材料機械研磨與拋光最佳化分析及電化學蝕刻與拋光



## 主要設備

	主要設備	件(套)數	採購年月	與課程之配合情形
微奈米拋光研究室	工具磨床	1	97.09.24	論文研究 實務專題
	複合加工機	1	92.11.17	
	電解拋光\蝕刻機	1	92.12.25	
	研磨拋光機	1	92.08.19	
	顯微鏡	2		



工具磨床



複合工具機



電解拋光\蝕刻機



研磨拋光機



顯微鏡

❄️ 研究成果(鏡面加工)



❄️ 專利證書

